

LB 膜双驱动膜天平 JML04S

产品介绍

JML04S 双驱动膜天平是基于 JML04LB 膜分析仪的仪器，没有拉膜的功能，其他功能与 JML04LB 膜分析仪一致。其他液槽面积可定制。



主要功能和特点

- 1、操作过程和数据采集由 PC 计算机和前置单片机控制，实现自动化和智能化，使人为操作误差的可能降到最低；
- 2、关键零部件（包括传感器）进口，测试数据精确，重复性好；
- 3、基于 WINDOW 视窗的全中文操作软件，用户界面友好，图形可存储打印，数据可二次处理；
- 4、液槽表面积大，灵敏度高，泄漏小；
- 5、可自动测量液体表面张力。
- 6、可绘制 $r-A$ 和 $\pi-A$ 曲线。
- 7、可根据 $r-A$ 和 $\pi-A$ 曲线设制成膜张力上下限，滑障反复压缩和扩张成膜。
- 8、可设定恒定张力，滑障在拉膜时移动以维持张力的恒定。
- 9、体贴设计保证了仪器能适用于常规测试环境、与普通配置 PC 联机工作，运行平稳，振动小，噪音小
- 10、我公司拥有本仪器完全自主知识产权，保障了用户售后维修、升级、服务的权益，更可按用户需求特制专门型号。

主要技术指标	
表面张力测量范围:	0mN/m-150mN/m
分辨率:	0.05 mN/m



检测方式:	吊片法(WILHELMY TYPE)	
液槽方式:	LANGMUIR	
液槽材质:	全四氟材料	
液槽面积:	300mmx200mm 300mmx100mm 200mmx80mm 其它液槽面积可以定制可定制双槽或多槽拉膜系统	
压缩面积:	90%	
滑 障:	LEAKPROOF 或 BARRIER	
滑障速度:	0.48-97mm/min	
电源电压:	AC220±10V	
电源频率:	50Hz	
最大消耗功率:	150W	
工作温度:	室温, 可外接恒温水槽	
工作湿度:	30%~85%相对湿度	
可定制双槽或多槽拉膜系统		